

イオンビーム工学セミナーのご案内

1. 日時 2012年3月2日(金)
2. 会場 法政大学小金井キャンパス
西館 W201
(JR中央線東小金井駅北口下車徒歩12分)

3. プログラム

15:00 「ダイヤモンド半導体研究開発の動向 (発
光/パワーデバイスなど)」
産業技術総合研究所

小倉 政彦 氏

16:00 「イオン散乱と光電子分光によるシリコ
ンカーバイド表面解析」
神奈川大学

星野 靖 氏

事前のお申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

主催・問合せ先

法政大学イオンビーム工学研究所
〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2
TEL 042-387-6094 FAX 042-387-6095